



Фундус-микрпериметр MAIA

Производитель: CenterVue

Модель: MAIA

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4094

Прибор для оценки состояния макулы объединяет сканирующий лазерный офтальмоскоп, создающий фундус-изображение глазного дна, и компьютерный микропериметр. Позволяет оценить порог чувствительности, расположение точки фиксации и стабильность фиксации, а также получить конфокальные изображения глазного дна.

Прибор MAIA позволяет:

- получить изображение центральной зоны сетчатки с углом обзора 36°;
- измерить порог световой чувствительности сетчатки макулярной зоны;
- оценить качество фиксации.

Результаты измерения порога световой чувствительности и оценки фиксации сравниваются с нормативными данными для выявления каких-либо функциональных изменений.

Использование прибора информативно при различных дистрофических заболеваниях сетчатки макулярной области; особый интерес при этом уделяется возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Кроме того, прибор позволяет получить

дополнительные сведения при амблиопии и других патологических состояниях, сопровождающихся уменьшением чувствительности клеток макулярной области.

Режим тестирования

Быстрое исследование: осуществляет скрининговую оценку порога световой чувствительности макулы и стабильности фиксации. Результаты автоматически классифицируются как: в пределах нормы / вызывает подозрение / вне пределов нормы.

Экспертное исследование: осуществляет количественную оценку порога световой чувствительности макулы и стабильности фиксации. Результаты автоматически классифицируются как: в пределах нормы / вызывают подозрение / вне пределов нормы.

Параметры стимула – Goldman III

Время исследования

Быстрое исследование занимает 2-3 мин. для каждого глаза.

Экспертное исследование занимает 4-7 мин. для каждого глаза.

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4094

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических

вопросах.